科学研究費補助金研究成果報告書

平成23年 3月31日現在

機関番号: 16101 研究種目:基盤研究(B) 研究期間:2008~2010 課題番号:20360056

研究課題名(和文)ボロンドープした半導体ナノダイヤモンドの開発と

グルコースセンサーへの応用

研究課題名 (英文) Development of of boron doped nano-diamond film and application

for glucose sensor

研究代表者

村上 理一 (MURAKAMI RI-ICHI)

徳島大学・大学院ソシオテウノサイエンス研究部・教授

研究者番号:00112235

研究成果の概要(和文):

本研究は導電性ナノダイヤモンドの形成に最適なボロンドープ量を決定し、グルコースオキシターゼを広範囲に固定するための導電性ナノダイヤモンドの化学修飾する方法を開発したものである。また、グルコースオキシダーゼを固定した導電性ナノダイヤモンド薄膜を用い、グルコースセンサーへの応用を試みた。その結果、導電性ナノダイヤモンド成膜時のボロン導入量が多いほど微量のグルコースを検出でき、再現性が高いことを明らかにした。

研究成果の概要 (英文):

In this study, we have developed the surface treatment method to immobilize an enzyme on the boron doped nano-diamond film and we have also developed glucose sensor using immobilized enzyme on the boron doped nano-diamond film. As a result, we clarified the glucose sensor indicates high sensitivity when the diamond film has high boron concentration.

交付決定額

(金額単位:円)

	直接経費	間接経費	合 計
2008年度	7, 800, 000	2, 340, 000	10, 140, 000
2009年度	5, 600, 000	1, 680, 000	7, 280, 000
2010年度	1, 700, 000	510,000	2, 210, 000
年度			
年度			
総計	15, 100, 000	4, 530, 000	19, 630, 000

研究分野:工学

科研費の分科・細目:機械工学,機械材料・材料力学

キーワード:材料加工・処理,導電性ダイヤモンド,グルコースセンサー,表面・界面物性

1. 研究開始当初の背景

絶縁体であるダイヤモンドにホウ素(B)をドープすると導電性を示すことが知られている。報告者らはこれまでにマイクロ波プラズマ CVD 法を使ってボロンドープダイヤモンド薄膜を作製してきた結果、ナノサイズのダイヤモンド結晶となることがわかっている。ナノダイヤモンドは、その粒境に sp2 構造の炭素があり、マイクロダイヤモンドに比べて電子場放射効果や電気伝導性に優れている。

このような導電性を持つナノダイヤモンド 薄膜表面に化学修飾を施すことで表面に酵素を結合させるとが可能になる.一方,従来 の電極材料では固定した酵素による反応が 起こる前に電極材料が酸化還元反応するの で,酵素の作用によって生じた電流を正確に 検出できない.これに対し,ボロンドープダイヤモンド薄膜の電位窓は約4Vと広いため, 酵素反応が生じる電位でも導電性ダイヤモンドの酸化還元反応は生じない.したがって, 酵素を固定した導電性ダイヤモンドを用いると、酵素による酸化還元反応に伴う電流を 検出可能となり、酵素反応量を即時に直接検 出できる新しいバイオセンサとしての利用 が期待できる.

2. 研究の目的

本研究で用いる化学修飾法は、ダイヤモン ド薄膜表面をカルボキシル基にしてバイオ 物質と共有結合しやすい状態を作り出し、従 来の接着剤による間接固定法に比較して簡 便で強固な酵素の固定が実現できる特徴を 持っている.一方,導電性ナノダイヤモンド は化学的に安定, かつ広い電気窓の性質を持 つため電極材料として有望である. これまで に成膜に成功してきた導電性ナノダイヤモ ンド薄膜は、平均 50nm のナノダイヤモンド 粒子の集合体であり、表面が平滑かつ化学修 飾による終端が多数存在するため、酵素など の機能性有機物と強固に共有結合し、ナノダ イヤモンド薄膜の表面で起こる酵素による 電気化学反応が活発になると予想できる. し かし, 導電性ナノダイヤモンド薄膜を利用し てグルコースセンサーを開発するための技 術的問題点として、1)ナノダイヤモンド基板 上の広範囲にグルコースオキシターゼの固 定化方法の開発,2)酵素反応によって発生 した電流の検出システムの開発がある. その ため, 本研究では 1) 導電性ナノダイヤモンド の形成に最適なボロンドープ量の検討,2)グ ルコースオキシターゼを広範囲に固定する のに適した導電性ナノダイヤモンドの検討, 及び 3)酵素反応検出に適した導電性ナノダ イヤモンドの検討を目的とし, 新しいグルコ ースセンサーの開発を試みた.

3. 研究の方法

3-1 供試材および成膜方法

基板には比抵抗 $10^{13}\Omega$ cmのシリコンウェハーを使用した.まず、シリコン基板をダイヤモンドスラリーと耐水研磨紙で研磨後、アセトン中で超音波洗浄を行った.次にダイヤモンド結晶核の生成を促進するために、ダイヤモンドパウダーとエタノールの混合溶液中に基板を入れ、超音波洗浄機により傷付け処理を行った.

ボロンドープダイヤモンドの成膜にはマイクロ波プラズマ CVD 装置を使用した.成膜条件を表 1 に示す.成膜に際しては,流量を調整した水素(純度 99.9999%)を用い,一部の水素ガスはキャリアガスとしてバブラー

表 1 成膜条件

マイクロ波周波数マイクロ波周波力原料水素がス流量/キャリア水素がス流量/容液中のボロン濃度成膜圧力基板温度成膜時間

2.45 GHz 250 W 80 sccm/20 sccm 500~5000 ppm 60Torr/90 Torr 1073K/1173K 4 hours を通してからチャンバ内に導入し、所定の圧力になるように調整した.図1にバブラーの概略図を示す.バブラーにはアセトン(純度99.5%)とメタノール(純度99.8%)を9:1の割合で合計50ml入れた.この溶液の中に任意の量の酸化ボロン粉末(純度95%)を混ぜてボロン源とした.以上のようにして作製したボロンドープダイヤモンド薄膜被覆材を試験片として用いた.

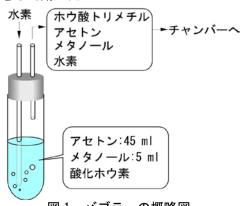


図1 バブラーの概略図

3-2 化学修飾法および酵素固定化法

まず、ダイヤモンド表面のケトン化を行った. 濃硫酸 $(HSO_4:96\%)$ と濃硝酸 $(HNO_3:60\%)$ を 9:1 の割合で混合させた. スターラーピース とともに三角フラスコに移し,ホットスターラー上で 90% 程度に加熱しながら混合した. 溶液から気泡が発生するまで加熱を続け,気泡が発生したらテフロンテープで保護した試験片を溶液内に混入させ,30 分間反応させた. 反応後,溶液から取り出した試験片を蒸留水で洗浄した.

次に薄膜表面のカルボキシル化処理を行った.水酸化ナトリウム $(0.1M \, \mathrm{NaOH})$ を $50\,\mathrm{ml}$ をかく拌しながらホットスターラーで加熱した.液温が $90^\circ\mathrm{C}$ になればケトン化処理後の試験片を加え,その状態のまま2時間反応させた.その後,試験片を取り出し蒸留水で洗浄した.続いて,塩酸 $(0.1M \, \mathrm{HCI})$ を $50\,\mathrm{ml}$ をかく拌しながらホットスターラーで $90^\circ\mathrm{C}$ まで加熱した.その後,水酸化ナトリウム処理後の試験片を加え,その状態のまま2時間反応させた後,試験片を取り出し蒸留水で洗浄した.

酵素の固定化には化学修飾後の試験片を用いた.酵素にはグルコースオキシターゼ (GOD) を用いた.酵素とダイヤモンドの結合には EDC (1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩)を用いたカルボジイミドカップリングを採用した.固定化は,EDC95.85mg,GOD約8000Unitを蒸留水に溶解させ,10mlとした後,試験管に入れ,表面修飾した試験片と3時間反応させた

3-3 酵素反応測定

導電性ペーストを用いてカルボキシル基 化させた試験片に銅線を接続し、検出部以外 の部分をテフロンテープを巻いて保護した.

酵素反応による電流の測定にはポテンションスタットを用いた. 酵素反応を図2に示し、実験の概略図を図3に示す. 参照電極 RE電極の側には塩化カリウム水溶液を満たした. 対電極 CE 電極と作用電極 WE 電極側にはpHを5に調整した0.1Mクエン酸緩衝液の中にフェリシアン化カリウムを200mMになるように混合した溶液を満たした. 塩橋はガラス管に塩化カリウム:寒天:純水を30:3:100の割合(質量比)で混合したものである.

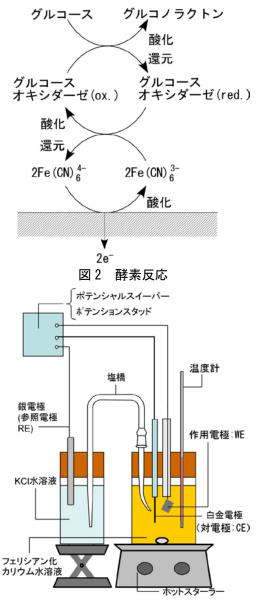


図3 装置の概略図

酵素は温度によって活性が変化し、酵素が作用を発揮する最適の温度を至的温度が存在する. 一般に反応速度は温度によって上昇するが、酵素はたんぱく質であるため高温では変質し、活性が逆に低下する. そのため、フェリシアンカリウム水溶液をホットスターラーで 30 \sim \sim 40 \sim

ターラーピースで撹拌しながら実験を行った. 酵素活性反応は、フェリシアンカリウム液中に、一定時間ごとにグルコースを導入し、その時の電流の変化を測定することで、ダイヤモンド電極表面に存在するグルコースオキシターゼの酵素活性を測定した. 実験条件を表2に記す.

表 2 実験条件

温度 35℃ buffer種 0.1Mクエン酸緩衝液 (pH5.0) 電圧 450 mV 掃引速度 20mV/s

4. 研究成果

4-1 表面形状

図4に、薄膜表面のSEM画像を示す.これらの図から、いずれの成膜圧力においても、ボロン濃度が増加するほど粒径が増加していることがわかる.次に粒子の形状に着目すると、90Torrで成膜を行ったCVDダイヤモンドにおいて、ボロンを導入したものは多角形形状の結晶が見られる.これに対し、60Torrで成膜したボロンドープダイヤモンドおよびボロンを導入していないCVDダイヤモンドのSEM画像ではカリフラワー型のダイヤモンドが見られる.ただし、これらは一つの結晶ではなく、グラファイトがダイヤモンドの周りを取り囲んでいる可能性も考えられる.

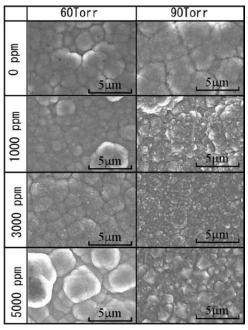


図4 ダイヤモンド薄膜表面の様相

4-2 電気抵抗

四探針法を用いて薄膜の電気抵抗率の測定を行った. 測定は各試料につき 3 回行い, 平均値をその試料の電気抵抗率とした. 図 5 に測定結果を示す. 導入ボロン濃度を1000ppm以上にすると, 薄膜の電気抵抗率は概ね 1Ωcmを下回った. さらに導入ボロン濃

度を増加させることで、薄膜の電気抵抗率が 低下していることがわかる. 導入ボロン濃度 が 10000ppmの場合では、その値を 0.03~ 0.04Ω cmまで低下させることができた. R. Ramamurtiらは、本章の緒言で述べたジボラ ンを用いた方法で導電ダイヤモンド薄膜を 作製し、同様に測定を行っている. その結果 は、およそ $1\sim10^{-3}\Omega$ cmであり、本研究での測 定結果とほぼ同等の値である.このことから, 本研究で用いたバブラーを用いた方法で作 製した導電ダイヤモンド薄膜が、ジボランな どの気体を用いた方法で作製したものと遜 色ない結果が得られていると考えられる.

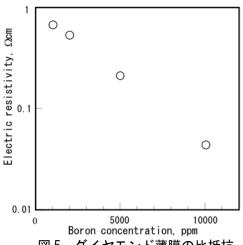


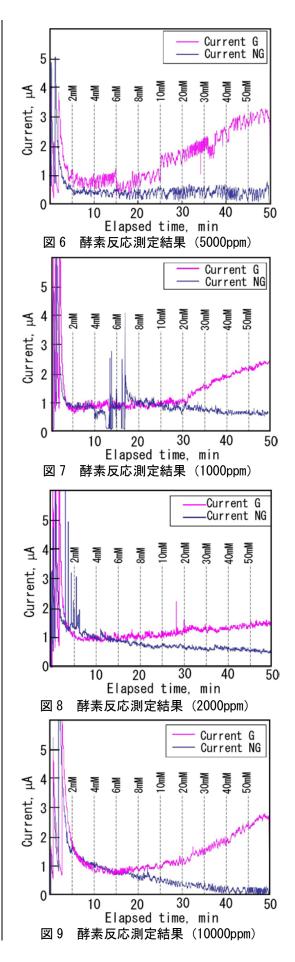
図5 ダイヤモンド薄膜の比抵抗

4-3 酵素反応試験

図 6 に導入ボロン濃度 5000ppm の BDD 薄膜 に酵素固定化処理を施した試験片で酵素反 応量を調べた代表的な結果を表す. 図中の current NG はグルコースを添加せず、電圧の みを負荷した結果を示し, current G は一定 時間ごとにグルコースを添加した結果を示 す. グルコース濃度は 5 分ごとに合計 2mM, 4mM, 6mM, 8mM, 10mM, 20mM, 30mM, 40mM, 50mM となるように添加していった. 同図より, グ ルコースを添加しなかったものは, 時間によ って電流値に変化がないのに比べ、グルコー スを添加したものはグルコース濃度に応じ て電流値が増加していることが分かる. この ことから、カルボキシル基化を行った BDD 薄 膜表面ではグルコースオキシターゼが固定 化され、添加したグルコースを分解すること で電流が検出されたのであると考えられる. グラフにおいて経過時間 15~25 分のときと, 37~40 分のときに電流値が減少している. こ れは、その時間にホットスターラーでフェロ シアンカリウム水溶液を加熱したため、それ が外乱として影響したためであると思われ る.

4-4 導入ボロン濃度による比較

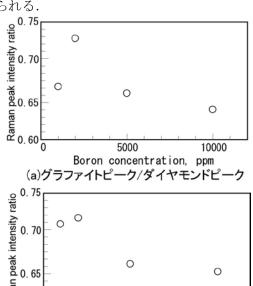
図 7~9 に, ボロン濃度 1000 ppm, 2000 ppm, 10000ppm で成膜したボロンドープダイヤモ ンドに酵素を結合させた試験片でポテンシ



ョンスタットを用いた酵素活性量の測定を 行なった代表的な結果である. すべての電極 でグルコースの添加によりその濃度に応じ た電流が検出された.電流の変化が生じたグ ルコース濃度に注目すると,ボロン濃度の低 い 1000ppm のものはグルコース濃度が 20mM のときから電流値が増加し始めている. これ は, 1000ppm のボロン濃度で成膜した CVD ダ イヤモンド薄膜上に酵素を結合させた電極 はグルコースに対する感度が低いことを表 す. 導入ボロン濃度 2000ppm で成膜したもの は1000ppmで成膜したものに比べ低いグルコ ース濃度で電流が検出できた.これは, 2000ppm のものが 1000ppm のものに比べ感度 が良いことを示している. 10000ppm のものは 添加グルコース濃度が 6mM よりも高めである が, 6mM を超えたところで急激に電流値が増 加しており, グルコースに酵素が反応したこ とがはっきりと分かる.

次に, ボロン濃度とラマンピーク強度の比 率の関係を図 10 示す. グラフはグラファイ トとダイヤモンドピーク強度の比率を表し たものである. ボロン濃度が 2000ppm のとき もっともグラファイトの量が多く, ボロン濃 度が増加していくほどグラファイトの量が 減少している. さらに, G-band/D-band のラ マンピーク強度比率でも 2000ppm が最大でボ ロン濃度が増加するほど減少していく. これ らの結果から、高いボロン濃度でしかグルコ ースの検出ができなかったのは、ボロンドー プダイヤモンド中のグラファイトが原因で あると考えられる. また, 各グラフの電流値 のぶれ幅もラマンピーク強度比に応じて変 化している. グラファイトの量が多く, 欠陥 が多いほど電流値のぶれ幅が増加している. 電流値が安定しないのは、薄膜表面上のグラ ファイトが電気抵抗に影響を与えるためだ と思われる.

導入ボロン濃度の増加にしたがって薄膜 表面上のグラファイトが減少する傾向が見 られた. 本実験で作成した CVD ダイヤモンド 薄膜がグラファイトがダイヤモンドの周り を取り囲んでいる構造を持っているとする ならば, 薄膜表面が水素終端となっている部 分が薄膜中のグラファイト量に応じて少な くなる. 薄膜に化学修飾を行っても水素終端 となっている部分しかカルボキシル基に置 換しないため、酵素との結合も行うことがで きない. また, グラファイトの量が多いと薄 膜表面上の水素がカルボキシル基に置換し にくくなる場合も考えられる. これらの原因 から、グルコースオキシターゼの結合量が少 なくなり、グルコースが検出できなかったの だと思われる. なお, ボロン濃度 500ppm の ボロンドープダイヤモンドに関しては、電流 値が測定できなかった.これは、ボロンドー プダイヤモンドの電気抵抗値が高すぎて、電 極として機能しなかったためであると考え られる.



(b)G-band/D-band 図 10 ボロン濃度とラマン強度の関係

0

5000

Boron concentration, ppm

O

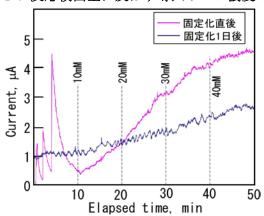
10000

4-5 酵素結合からの時間経過の影響

Raman 0 60 .0

酵素を結合した直後にポテンションスタ ッドを用いて電流値の測定を行ったものと, 同じ電極を1日-20℃の冷凍庫で保管し、電 流値の測定を行った結果を図 11 に示す. グ ルコースオキシターゼを結合させた直後に 電流値を測定したもの方がグルコースを添 加した際の反応性がよい. これは, 放置して いる間にグルコースオキシターゼが活性を 失い. グルコースに反応するグルコースオキ シターゼの数が減少したためであると考え られる.

4-6 反応検出量に及ぼす導入ボロン濃度の



固定化後の経過時間と検出感度 図 11

影響

本実験では昨年度成膜したボロンドープ ダイヤモンドにグルコースオキシターゼを 付着させ、ポテンションスタッドを用いて酵 素活性を電気的に測定した. ボロン濃度 5000ppm の CVD ダイヤモンドに酵素を結合さ せ,グルコースを添加したところグルコース の濃度に応じて電極に流れた電流が増加し た. このことから, グルコースオキシターゼ はボロンドープダイヤモンド表面上で正常 に反応したと言える. 導入ボロン濃度 1000ppm, 2000ppm, 5000ppm, 10000ppmのCVDダ イヤモンド電極においてもグルコースと電 流値の検出ができたが、導入ボロン濃度 1000ppm のものは添加グルコース濃度が他よ りも高い 20mM となってから電流値の検出が 始まった.これは、導入ボロン濃度が低いと カルボキシル基終端となる表面積が減少し てしまい、酵素が結合する量が少なくなった ためである思われる. また, 同条件で成膜し た試験片でも、導入ボロン濃度が 1000ppm お よび 2000ppm のダイヤモンド電極の場合はグ ルコースを検出することができないものが あった. これは、成膜時に圧力の微調整とバ ブラーの調整を手動で行なっているため, ボ ロン導入量が少ないものはその誤差を受け やすくなるためだと考えられる.

また、ラマンピーク強度と電流値の比較を 行なったところ、ダイヤモンドに対してグラ ファイトのラマンピーク強度が低いダイヤ モンド電極の方が、電流値のぶれ幅が小さか った.これらのことから、ダイヤモンド電極 表面のグラファイトが少ないほど正確に電 位の変化が測定でき、バイオセンサ用ダイヤ モンド電極として適していると思われる.

各ボロン濃度別に成膜したボロンドープダ イヤモンドにグルコースオキシターゼを結 合させ, ポテンションスタッドを用いて電気 的に測定を酵素活性を測定した. 電極として 作用したのは 1000ppm, 2000ppm, 5000ppm, 10000ppm であったが,安定してグルコースの 検出ができたのはそのうち 5000ppm と 10000ppm のものだけであった. これは, 導入 ボロン濃度が小さいと表面にグラファイト が存在し水素終端となっている面積が少な いため、化学修飾を行ってもグルコースオキ シターゼが十分な量だけ結合されなかった だと考えられる. ラマンピーク強度比率から, グラファイトが少なくボロン濃度が高いも のほど電流値のぶれ幅が少ない. そのため、 ボロン濃度の高いボロンドープダイヤモン ドが、低濃度のそれに比べてより正確にグル コースを分解した際に発生する電位を測定 できるのではないかと考えられる. すなわち, 本実験ではボロン濃度 10000ppm で成膜した ボロンドープダイヤモンドが,バイオセンサ 用のダイヤモンド電極として最も適してい ると言える.

5. 主な発表論文等

[雑誌論文](計1件)

(1) Pankaj M. Koinkar, Sandip S. Patil,

Tae-Gyu Kim, <u>D. Yonekura</u>, Mahendra A. More, Dilip S. Joag, <u>Ri-ichi Murakami</u>, Enhanced field emission characteristics of boron doped diamond films grown by microwave plasma assisted chemical vapor deposition, *Applied Surface Science*, Vol. 257, pp. 1854-1858, 2011, 査読有り.

〔学会発表〕(計3件)

- (1) 石川洋三, <u>米倉大介</u>, <u>村上理一</u>, MPCVD 法により成膜した導電性ダイヤモンド薄膜 の表面化学修飾の評価, 日本機械学会中国四 国支部・九州支部合同企画 徳島講演会, 2010 年 10 月 16 日.
- (2) P. M. Koinkar, D. Yonekura, T. G. Kim, M. A. More, R. Murakami, Field emission investigation of boron doped diamond thin films synthesized by microwave plasma chemical vapor deposition: Effect of vacuum annealing, 2009 22nd International Vacuum Nanoelectronics Conference, pp. 247-248, Hamamatsu, Japan, 22. July 2009.
- (3) K. Oka, <u>D. Yonekura</u> and <u>R. Murakami</u>, Electrochemical Properties of Boron-doped Diamond Deposited by Microwave Plasma CVD Method, International Conference on Advanced Materials Development & Performance 2008, Beijing, 14. Oct. 2008.

6. 研究組織

(1)研究代表者

村上 理一(MURAKAMI RI-ICHI) 徳島大学・大学院ソシオテクノサイエンス 研究部・教授

研究者番号:00112235

(2)研究分担者

()

研究者番号:

(3) 連携研究者

米倉 大介(YONEKURA DAISUKE) 徳島大学・大学院ソシオテクノサイエンス 研究部・准教授

研究者番号:70314846

コインカー パンカジ(Koinkar Pankaj) 徳島大学・大学院ソシオテクノサイエンス 研究部・助教